

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Departament Zgłoszeń
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa, skr. poczt. 203

Warszawa, 16 kwietnia 2010 r.

P.390989
JUNG MAGDALENA INSTYTUT FIZYKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa

Nasz znak: DZ-IV/P.390989/
Wasz znak: PAT/3/2010

POTWIERDZENIE

Urząd Patentowy RP stwierdza, że dnia **2010-04-15** zostało dokonane zgłoszenie w sprawie uzyskania patentu na wynalazek pt.:

Sposób wytwarzania kontaktów omowych do półizolujących płytek z (Cd, Mn) Te

Zgłoszenie oznaczono numerem **P.390989**

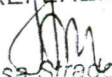
[WIPO ST 10/C PL390989]

Zgłaszający: **INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa, Polska**

Pouczenie:

1. Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Urząd o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 kpa).
2. W korespondencji należy powoływać się na nr P.390989

PODREFERENDARZ


Teresa Stradowska